PAT-NO:

JP363058127A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63058127 A

TITLE:

DENSITOMETER

PUBN-DATE:

March 12, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAKAMURA, KENJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

SHIMADZU CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP61203509

APPL-DATE:

August 28, 1986

INT-CL (IPC): G01N021/27, G01N030/95

US-CL-CURRENT: 356/318

ABSTRACT:

PURPOSE: To produce a dual-purpose densitometer composed of a wavelength

variable general-purpose machine using a continuous light source and

spectroscope and a special-purpose machine using a laser light source, by

arranging switchably a spherical mirror for selecting the continuous

source and a flat mirror for selecting the laser source in the light source

section, and a diffraction grating and a flat mirror likewise in the spectroscope section.

CONSTITUTION: When a continuous light source 4 is used, light of the light

source 4 is focused with a spherical mirror 10 on the inlet slit 16 of a

spectroscope 14 and when a laser 6 is used, the laser light is made

incident

with a half mirror 12 on the inlet slit 16. And, in the use of the light

source 4, a diffraction grating 18 is set to make up a spectroscope while in

the use of the laser 6, a flat mirror 20 is set to make the total energy

available. With a condenser mirror 24 of the spectroscope 14, the image of the

position of the inlet slit 16 is formed at the outlet slit 26. The slit 26 is

variable in width and so, in the use of the laser light, the slit width is

expanded sufficiently broader than that of the luminous flux to enable the use

of total energy of the laser light.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開·

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-58127

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和63年(1988) 3月12日

G 01 N 21/27 30/95 A-7458-2G 7621-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

劉発明の名称 デンシトメータ

②特 願 昭61-203509

❷出 願 昭61(1986)8月28日

砂発明者 中村 健次

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製

作所三条工場内

⑪出 願 人 株式会社島津製作所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

砂代 理 人 弁理士 野口 繁雄

明 耕 春

1. 発明の名称

デンシトメータ

2. 特許請求の範囲

(1) 光潔室の光潔からの光を分光器を経て試料プレートに照射し、試料プレート上に分離された物質を定量測定するデンシトメータにおいて、前記光源室に連続光潔選択用の球面鏡とレーザとを切換え可値に備え、前記分光器の出口スリットをレーザ光束より十分広い幅に広げうる可変のものとしたデンシトメータ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は薄別プレート (TLC) や電気状動ゲルの定量測定に用いられ、光瀬からの光を分光器を経て試料プレートに照射し、試料プレート上に分離された物質を定量測定するデンシトメータに

関するものである。

(従来の技術)

デンシトメータには光源として連載波長の連載 光源を用い分光器によって分光して試料に光照射 を行なうシステムと、光源としてレーザを用いる システムとがある。

分解器と連続光润を用いるシステムは、

- (1)任意の波長を測定光として使用でき、あら ゆる場合に使用できる、
- (2) 発色試薬による発色という前処理を省略で きる、というような長所をもつ反面、
- (I) エネルギーの高い光波を得ることが難かし い
- (2) 通常の分光器では迷光があるため、吸光度 3.0以上については測光値の直線性がない、な どという短所をもつ。

一方、レーザを光瀬として使用するデンシトメー タは、

- (1)エネルギーの高い光を得ることができる、
- (2) 単色性の高い光を得ることができるため吸

光度 5.0 以上の測定も可能である、という長所をもつ 反而。

- (1) 試料を前処理によって着色し、特定の波長の光を吸収するようにしなければならない。
- (2) サンプル照射光を任意の形状にすることが 難かしい、などという短所をもつ。

このように、分光器を用いたデンシトメータは 汎用機としての性格をもっているのに対し、レー ザ光源を用いたデンシトメータは特定物質に対す る専用機としての性格をもっているといえる。

従来は連続光源と分光器を用いたデンシトメータと、レーザを用いたデンシトメータとは互いに 独立に存在している。

(発明が解決しようとする問題点)

試料プレートによっては連線光額と分光器を用いたデンシトメータを使用する方が便利な場合もあり、逆にレーザを用いたデンシトメータを使用する方が便利な場合もある。しかしながら、従来は、汎用機としての性格と専用機としての性格をと、もに備えたデンシトメータは存在しないので、

- 3 -

と平面航12が取りつけられている。光瀬切換え機構8は回転して球面線10又は平面線12を光瀬選択位置に移動させる。連続光瀬4を使用するときは、球面線10によって連続光瀬4の光を分光器14の入口スリット16に集光させ、レーザ6を使用するときは図のように平面線12でレーザ光を分光器の入口スリット16に入射させる。

分光器14では回折格子18と平面競20が切換え機構22によって切換えることができるようになっている。入口スリット16から入射した光は集光線24を経て回折格子18又は平面鏡20に入射され、出口スリット26から出射する。迎に入射され、出口スリット26から出射する。迎次光器を構成するが、レーザ6を使用する。レーザ光母を構成するが、レーザ6を使用する。レーザ光母を構成するが、ローザカンのようになかっているため、最い光路を切がしているがりをもっているため、現実に光路をからにより、大きな光東になってしまう。そのため、分光器14の銀光鏡24により入口スリット26に結像するように

2 種類の装置を用意しておく必要がある。

本発明は、一台のデンシトメータで、連続光源 と分光器を用いた波長可変の汎用機としての性格 と、レーザ光源を用いた専用機としての性格とを ともに遠成することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明のデンシトメータでは、光源室に連線光源とレーザとを備えるとともに、光源室にさらに連続光源透択用の球面鏡とレーザ選択用の平面鏡とを切換え可能に備え、分光器には分光素子を光路に着脱可能に備え、かつ、分光器の出口スリットをレーザ光東より十分広い幅に広げうる可変のものとした。

(実施例)

図は本発明の一実施例の光学系を表わすもので ***

2 は光顔室であり、タングステンランプや重水 素ランプなどの連続光源 4 と、レーザ 6 とが備え られている。光顔室 2 にはまた、光顔切換え機構 8 が取けられ、光顔切換え機構 8 上に球面鏡 1 0

- 4 -

- る。

出口スリット26はその幅が可変であり、レーザ光を使用する場合はその光束よりも十分広い幅に広げることによって、レーザ光の全エネルギーを使用する。

28は集光鏡であり、分光器の出口スリット26の像を試料プレート30上に結像する。出口スリット26と集光鏡28の間にはハーフミラー32が設けられている。出口スリット26を出た光の一部はハーフミラー32でモニター検出器34に入射され、時間的エネルギー変動を補正する信号として利用される。

試料プレート30に入射された光は、測定モードにより反射光検出器36又は透過光検出器38により検出される。

上記の実施例は分光器に回折格子を用いた例を 示しているが、回折格子を用いないフィルタ分光 方式の場合にも適用することができる。その場合、 連載光源を用いるときは分光器で測定光がフィル タを透過するようにフィルタを所定の位置に設置 し、レーザを使用するときは測定光がフィルタを 透過しないようにフィルタを所定の位置から除去 するようにすればよい。

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

図は本発明の一実施例の光学系を示す概略図で ある。

2 … … 光 源 室、

4 ……連載光源、

6……レーザ、

8 ……切換之機構、

10 ……球面鏡、

12 ……平面戲、

14……分光器、

18……回折格子、

20 … … 平面鎮、

22……切換え機構、

26……出口スリット。

代理人 弁理士 野口繁雄

- 7 -

